

2011年度 触媒学会 「水素の製造と利用に関するシンポジウム」

日時 2012年1月24日火曜日 13時受付開始

場所 工学院大学 新宿キャンパス 28階 第1会議室

東京都新宿区西新宿1丁目24番2号

新宿駅西口より徒歩5分 都営大江戸線「都庁前駅」下車、徒歩3分

主催 触媒学会「水素の製造と利用のための触媒技術研究会」

協賛 石油学会・日本エネルギー学会・水素エネルギー協会 他

プログラム (13時受付開始)

13:30-14:20 講演1

「東京ガスにおける SOFC 開発の取組み」

山下 敏氏 東京ガス(株)技術開発本部 商品開発部 SOFC プロジェクトグループ
グループマネージャー

14:20-15:10 講演2

「JPEC の水素ステーションに対する取組み」

斉藤 彰氏 JPEC (一般財団法人 石油エネルギー技術センター) 自動車・新燃料部 水
素利用推進室 室長

15:10-15:20 休憩

15:20-16:00 講演3

「JX 日鉱日石エネルギーにおける SOFC 開発の取組み」

南條 敦氏 JX 日鉱日石エネルギー(株) 新エネルギーシステム事業本部 システム
インテグレート推進事業部

16:00-16:50 講演4

「次世代燃料電池の材料研究と産学連携」

佐々木 一成氏 九州大学 工学研究院 機械工学部門 教授

懇親会 17時より 工学院大学 8階ファカルティクラブにて 懇親会費 3000円

参加費(含予稿集代) 会員及び学生 2000円 非会員 5000円 当日受付にて現金でお受け
します なお、1月17日の期日までにお申し込みいただいた場合は1000円割引いたします。

連絡先・申込先 〒169-8555 新宿区大久保 3-4-1 早大 65号 301A室 関根 泰 宛

電話/ファクス 03-5286-3114 電子メール ysekine@waseda.jp

お申し込み 電子メールにて「水素シンポ参加希望」と題し、ご氏名・ご所属・懇親会参
加の有無を記載してお送りください。

申し込み〆切 1月17日火曜日 (先着順、定員になり次第締め切ります。定員に満たな
い場合は当日の申込受付も可能です)